

02 JUN 2005

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年6月17日(17.06.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/051139 A1

(51) 国際特許分類7: F17D 1/08, H01L 21/31, F16K 27/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/015405

(22) 国際出願日:

2003年12月2日(02.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-350438

2002年12月2日(02.12.2002)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式 会社渡邊商行 (KABUSHIKI KAISHA WATANABE SHOKO) [JP/JP]; 〒103-0022 東京都 中央区 日本橋 室町4丁目2番16号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 深川 満 (FUKA-GAWA, Mitsuru) [JP/JP]; 〒103-0022 東京都 中央区 日 本橋室町4丁目2番16号株式会社ワコム電創内 Tokyo (JP).

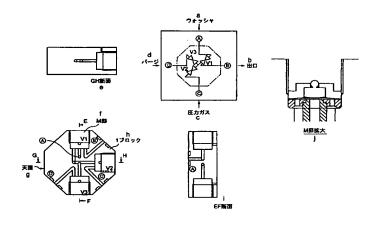
(74) 代理人: 福森 久夫 (FUKUMORI, Hisao); 〒102-0074 東京都千代田区 九段南4丁目5番11号富士ビル 2階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

/続葉有/

(54) Title: RAW SOLUTION FEEDING SYSTEM FOR VAPORIZER AND METHOD OF CLEANING THE RAW SOLUTION FEEDING SYSTEM

(54) 発明の名称: 気化器への原料溶液供給系及び気化器への原料溶液供給系の洗浄方法



- a...WASHER
- b...OUTLET c...PRESSURE GAS d...PURGE
- e...GH SECTION
- g...TOP FACE
- I...EF SECTION J...ENLARGEMENT OF M PART

(57) Abstract: A monoblock valve that enables performing cleaning of not only the interior thereof but also raw solution feeding lines easily within a short period of time, and a monoblock valve that minimizes the residue of by-products and reaction products. In particular, a monoblock valve wherein not only the retention zone provided therein but also the internal volume thereof is reduced. The connection with constituent members of a liquid material feeding tank, a liquid material vaporizer, etc. is accomplished by direct valve connection to such constituent members by means of a metallic sealing member with the intent to reduce the internal volume

of piping.



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,

TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: モノブロックパルブ内及び原料溶液供給ラインの洗浄を短時間でかつ容易に行うことが可能となるモノブロックパルブを提供すること。副生成物乃至反応生成物の残留が極めて少なくなるモノブロックパルブを提供すること。 パルブ内の停留部を少なくし、内容積を少なくする。液体材料供給タンクや液体材料気化器等の構成部材との接続は、配管内容積の低減を目的として金属製のシール部材を使用して構成部材に直接パルブを接続する。



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

Internal application No.
PCT/JP03/15405

A GY ACOURCATION OF SURJECT MARKED			
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ F17D1/08, H01L21/31, F16K27/00			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
	S SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ F17D1/08, H01L21/31, F16K27/00, C23C16/448, F17C13/04			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2004			
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	• • •	Relevant to claim No.
Y A	JP 6-117559 A (Hitachi, Ltd. 26 April, 1994 (26.04.94), Full text; all drawings (Family: none)),	1,20,21 2-19,22
·Y	JP 10-110849 A (Kokusai Elec 28 April, 1998 (28.04.98), Full text; all drawings (Family: none)	etric Co., Ltd.),	1,20,21
Y	JP 11-288926 A (Nissin Elect 19 October, 1999 (19.10.99), Full text; all drawings (Family: none)	ric Co., Ltd.),	1,20,21
·			
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.			
	categories of cited documents:	"T" later document published after the inte	
conside	ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory und	
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	claimed invention cannot be
	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken alone	•
special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step	p when the document is
	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such combination being obvious to a person	documents, such
"P" docum	ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	"&" document member of the same patent	
Date of the actual completion of the international search 02 March, 2004 (02.03.04)		Date of mailing of the international search report 16 March, 2004 (16.03.04)	
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer	
	nese Patent Office	m to show a Ma	
Facsimile No.		Telephone No.	

国際出願番号 P JP03/15405 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl7 F17D1/08, H01L21/31, F16K27/00 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' F17D1/08, H01L21/31, F16K27/00 C23C16/448, F17C13/04 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 カテゴリー* 請求の範囲の番号 Y JP 6-117559 A (株式会社日立製作所) 1994. 0 1, 20, 21 Α 4.26,全文,全図(ファミリーなし) 2-19, 22 JP 10-110849 A (国際電気株式会社) 1998. 0 Y 1, 20, 21 4. 28, 全文, 全図 (ファミリーなし) JP 11-288926 A (日新電機株式会社) 1999. 1 Y 1, 20, 21 0.19,全文,全図(ファミリーなし) C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 16. 3. 2004 02.03.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3 M 9626 日本国特許庁 (ISA/JP) 内山 隆史 郵便番号100-8915

電話番号 03-3581-1101 内線 3376

東京都千代田区窟が関三丁目4番3号